

Стигматическое облучение

Стигматическое облучение: облучение объекта контроля точечным источником оптического излучения

Источник: " ГОСТ Р 53696-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль неразрушающий. Методы оптические. Термины и определения"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1100-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/12023/>